BL40B2 構造生物学 II

ビームラインBL40B2は偏向電磁石を光源とし、タンパ ク質、合成高分子、脂質、界面活性剤などのソフトマテリ アルを対象としたX線小角散乱法が利用されている。計測 できる構造はおよそ0.15 nmから400 nmの周期範囲で、 試料から検出器までの距離すなわちカメラ長およびX線波 長を実験にあわせて適切に選択し利用できる。広角領域の 散乱・回折測定を小角散乱法と組み合わせた同時計測や、 微小角斜入射X線小角・広角散乱法による高分子薄膜等の 解析も行われている。2013A期に32課題、2013B期に 29課題が採択され、概ね大きなトラブルはなく実施され た。2013年度は、ソフトマテリアルのより大きな構造情 報を正確に捉えられるよう小角領域の分解能向上に取り組 んだ。また、限られた時間配分で計画されたユーザー実験 を遂行できるように、データ収集の効率化に繋がるスリッ トブレードの調査も行った。

1. カメラ長6mによる小角散乱計測の高度化

小角散乱法が利用できるビームラインにおいて、より小 さな散乱角度を精度よく検出し、大きな構造体を解析でき るようにすることは高度化のひとつの方向である。小角散 乱法における小角領域の分解能を向上させる方法はいくつ か考えられるが、その中でカメラ長の延伸はBL40B2で培 ってきたスリットとピンホールを使った光学技術を応用で きる。加えて、2012年度に実験ハッチ内のコンポーネント の配置を変更したことによって、実験ハッチの最上流のス リットから検出器までおよそ8 mの空間がすでに利用でき

るようになっている^[1]。この空間を利用して、これ まで最長であったカメラ長4mを延伸し、カメラ長 6mによる小角散乱計測が行えるよう整備を行った。

BL40B2実験ハッチ内に4m以上の小角散乱カメ ラを構築する際に、設定するカメラ長に対し、試 料位置に使用すべきピンホールサイズを見積もる ことができる。このサイズは、試料に照射できる X線強度にも影響するので注意を払いたい。この導 出における条件として、実験ハッチの最上流のスリ ットでX線ビームを整形すること、ビームストッ プのサイズは通常使用する直径3 mmを使用する ことが挙げられる。図1は、これら条件を考慮し 導いたピンホールサイズをそれぞれのカメラ長に対 して示している。カメラ長6 mを実現させるために は、直径0.5 mmのピンホールが適切と分かる。な お、カメラ長4 m以下では直径1 mmのピンホー



ルを用いているので、カメラ長6mではピンホールの開 口が25%であり、X線強度が制限されることも分かる。

カメラ長6 mを BL40B2実験ハッチ内に構築するため に、検出器から6 mの位置に新たに定盤を設けた。この定 盤には、ユーザー実験を想定して、セットアップ構築時に 空気散乱を少なくしたり、試料へのアクセスする空間確保 を容易にしたりできるスライド式の天板をこれまでの定盤 同様に設けた。また、これまで最長であった4 m真空パス から6 mに延伸するために、内径110 mm、長さ1 mのア ルミ製パイプ2本を接続し6 mに延長できるようにした (図2参照)。カメラ長4 mまでの真空パイプは電動機構で



図2 BL40B2実験ハッチ内に構築したカメラ長6mの小角散乱真空パス

構築できたが、6mに延伸するためには人力によるパイプ ワークが必要である。試料電動ステージおよびX線までの 高さ(電動ステージ上面から約250mm)などに変更はな く、これまでの4mまでのカメラ長と同様に利用できる。

X線エネルギー8 keV、カメラ長6 mでイメージングプ レート検出器によって計測した例を示す。図3 A、Bそれ ぞれにはコラーゲンおよび100 nm 周期の回折格子のパ ターンを示す。300 mm 角のイメージングプレートには、 コラーゲン (d = 63.5 nm)の8次ピークまで撮影され、 ピーク間距離が離れ高い分解能を有していると分かる。ベ へン酸銀d = 5.838 nmの1次ピークは、検出器の外側に 位置するのでこの条件では標準試料として用いることはで きない。散乱ベクトル ($Q = 2 \pi/d = (4 \pi/\lambda) \sin \theta$ 、2 θ は散乱角、λは波長)の校正は、コラーゲンか回折格子の 計測によって行われるべきことであると分かる。

次に、125 μm厚と5 μm厚のポリイミドフィルム、 200 μm厚のベリリウムをカメラ長6 mの試料としたとき の散乱プロファイルを図4に示す。このうち125 μm厚の



図3 イメージングプレートで検出した小角散乱像 (A)コラーゲン(B)100 nm 回折格子



ポリイミドフィルムと200 µm厚のベリリウムは、実験ハ ッチ上流のX線の出口に真空窓として使用している素材で ある。これらの散乱プロファイルは100秒間積算したも のであり、バックグラウンドをすでに差し引いている。低 い散乱ベクトルにおいて、ベリリウムがポリイミドに比べ て3分の1程度の散乱強度である。ベリリウムは小角散乱 のバックグラウンドを下げるために有効であると言える。 しかし今回用いたベリリウムの直径は20 mm 程度である ので、開口に応じた材質の選択を適宜行う必要がある。薄 い試料の計測の可能性を確認するために、厚みが25分の 1である5 um厚のポリイミドフィルムの散乱プロファイ ルを示している。125 μm厚と5 μm厚のポリイミドフィ ルムでそれぞれ-3.17と-3.28の傾きを持つ曲線であっ た。これらの両対数プロットにおいてほぼ平行なデータは、 X線エネルギー8 keVおよびカメラ長6 mの条件でビー ムストップ脇の 600 nm に近い散乱角からおよそ1カウン トの散乱強度まで計測できていることを示している。この ようにカメラ長6mの整備によって、小さな散乱角度を精 度よく検出できるようになり600 nmまでの構造体の解析 やフラクタル解析など新たなユーザー実験に貢献できる。

タンタル単結晶スリットブレードによる小角散乱計測 の改善

通常スリットの役割は開口により明るさを調節したり、 照射領域を制限したりすることであろう。小角散乱計測で は、検出器に入る寄生散乱を低く抑えるために主に用いて いると言える。しかしながら寄生散乱を嫌ってスリットを 絞りすぎれば露光時間の長時間化に繋がるために、入射す るX線強度は極力強くなるようにスリットの開口は広く調 整することが同時に要求されることである。これまで BL40B2の様々な実験でタンタル製スリットブレードを用 い実施されてきたので、スリットブレードには実績のある タンタルを使用し、寄生散乱を低く抑えるブレードの調査 を行った。シリコンなどの完全結晶を用いた寄生散乱減少 の取組みが報告されているので、タンタルの結晶状態を多 結晶から単結晶に変更し、利用できるX線強度に改善があ るか調査した。

ピンホールサイズ1 mm、ビームストップ3 mmを使用 し、ピンホールから検出器までの距離をおよそ2 mにな るように配置した。2スリット光学系を構築するために、 スリットは検出器からおよそ4 mの位置に設置した。X線 の波長は0.1 nmにした。散乱強度の検出にはイメージン グプレート検出器を用い、X線強度の計測にはイオンチャ ンバーを用いた。スリットの開口は、ビームストップ横の 強度およそ100 カウント程度になるように調節した。

図5にはイメージングプレートで100秒間計測したプロ ファイルを示す。スリットブレードに多結晶および単結晶 を用いてもプロファイルに明確な違いは見られないことが



図5 ビームストップ周辺の散乱プロファイル。(赤)多結晶 タンタルブレード(青)単結晶タンタルブレード。位置 1500から1530にビームストップが配置されている。

わかる。一方、イオンチャンバーによる強度計測では、多 結晶の場合9.14 nAで、単結晶の場合12.23 nAであった。 これは、単結晶タンタルブレードは多結晶よりおよそ 30%強いX線強度で利用できることを示している。ブレ ードで生じる寄生散乱が低いために、開口を広くとれたた めと考えられる。したがって、タンタル単結晶スリットブ レードは寄生散乱が弱くX線強度を必要以上に絞らずに計 測できるので、ユーザー実験においてデータ収集の効率化 に繋がると考えられる。また、タンタル単結晶はピンホー ル用基板としても利用可能であるので、寄生散乱の低減を 狙ったピンホールの製作に繋がると期待される。

参考文献

[1] SPring-8·SACLA年報, 2012年度版, p85

利用研究促進部門

バイオ・ソフトマテリアルグループ 太田 昇、関口 博史